Į

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(II)特許出職公開番号 特開2000-150765

(P2000-150765A)

(43)公開日 平成12年5月30日(2000.5.30)

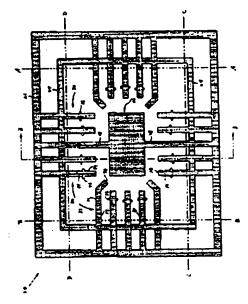
(51) Int.CL*	識別記号	F I	テーマコート゚(参考)
HOIL 23/50		H01L 23	3/50 U
			н
			R
23/12		23	3/28 A
23/28			3/12 F
മ്യമ			未請求 調求項の数32 書版 (全 19 頁)
(21)出顧書号	禁錮平()−325884	(71)出額人	599162185
	1100		アムコール テクノロジー、インコーポレ
(22)出震日	平成11年10月12日(1999.10.12)		ーチッド
			アメリカ台衆国 アリゾナ州 85248-
(31) 個學董士商業員	09/176, 614		1604, チャンドラー, サウス プライス
(32) 優先日	平成10年10月21日(1998.10.21)		п- к 1900
(33) 優先權主張国		(71) 出版人	599160965
(W/g/JELZE	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		アナム セミコンダクタ, インコーボレー
			テッド
			韓国 ソウル 133-120, スンドンーク.
			スンス 2ーガ 290ー8
		(74)代理人	100065916
			弁理士 内原 昔
		- [最終頁に続く

(54) [発明の名称] 半導体集積回路プラスチックパッケージ、およびそのパッケージの製造のための超小型リードフレーム名よび製造方法

(57)【長約】

(経正有)

【課題】 半導体集積回路の改良型プラスチックパッケージとその製法ならびにそのためのリートフレーム。 【解決方法】 パッケージはダイ、ダイパッド、ボンティングワイヤと討止材とからなる。 金属リードフレーム 20のダイパッド 2 2 およびリード 3 0 の下側表面はエッチングにより階段状のプロフィルを形成し、ダイパッド リードの凹んだ面を封止材で満たし、リードフレームがパッケージ本体から垂直方向に引き抜かれないようにする。またリードに耳部 3 6 を設け パッケージ本体からリードが水平方向に引き抜かれないようにする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】半導体集積回路テバイス用のバッケージで

実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表 面の反対側の前記第2の表面の周縁郎て垂直方向に前記 第1の表面および前記第2の表面の間にある実質的に平 面状の第3の表面とを有する全局のダイバットと

前記ダイパッドの前記第1の表面に配置した半導体集積 何数デバイスと

実験的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表 面の反対側の前記第2の表面の周縁郎で垂直方向に前記 第1の表面および前記第2の表面の間にある実質的に平 面状の第3の表面とを各々か有する複数の全属リート

前記半導体集積回路テバイスに設けてある導電性バット と前記金属リードの前記第1の表面との間をそれそれ後 続する複数の導体と、

の前記簿3の表面を覆い バッケージ本体を形成するエ ンキャプスレーション材とを含み、前記金属リードの前 記事2の表面が前記パッケージの第1の外側表面で糞出 し、前記金属リードの前記第1の表面が前記ダイバット の前記第1の平面と同一の水平面内またはその水平面以 下にあるパッケージ。

【論求導2】前記ダイパットの前記第1の表面が前記金 鷹リードの前記第1の表面と同一の水平面内にあり、前 記ダイパッドの前記第2の表面が前記パッケージの前記 第1の外側表面で露出している鎖水項1記数のパッケー 30 一状に配置されている鎖水項1記数のパッケージ。

【籍末導3】前記金属リートの前記第2の表面が円形の 周維を有する請求項2記数のパッケーン。

【結水項4】 阿記金属リートの前記第2の表面が長方形 の周線を有する詰求事2記載のパッケージ。

【請求項5】前記パッケージの前記第1の外側表面が周 辺郎を有し、前記金属リードの全部または複数の一部が その周辺都にある請求事2記数のバッケージ。

【請求事6】前記パッケーシの前記第1の外側表面が回 辺郎を有し、前記全席リードの全部または複数の一部の 40 前記第2の表面が前記回辺部の内側にあって前記エンキ ャプスレーション材を前記周辺都と前記全属リートの各 4の前記第2の表面との間に留めるようにする語水項2 記載のパッケージ。

【請求項7】前記周辺部の内側に第2の表面を各々が有 する前記金属リードが前記金属リードの前記第1の表面 の反対側に実質的に平面状の第4の表面、すなわち垂直 方向には前記全属リートの前記第1の表面と前記年での 表面との間にあり横方向には前記全属サートで前記算で の表面と前記パッケーンの前記第1の外側表面の前記事(4)前記フレールの内側に配置されて前記フレールに接続さ

辺部との間にある第4の表面を有する請求項も記載のパー ッケージ。

【請水事8】前記パッケーンが風味側部を有し、それら 固備側部から延びる第1の部分を複数の前記全属リート が有する請求項2記載のバッケージ。

【請求項9】前記全届リートの前記第1の部分が上向さ に曲げてある請求事8記載のバッケーン。

【請求項10】前記タイパットの前記第1の表面が風味 都を有し、前記半導体集積回路テバイスが前記ダイバッ 上の前記周縁部を越えて延びる誘求項1記載のバッケー

【請求事11】前記半導体業績回路テバイスが前記全属 リードの一部を絶えて延びる請求項 1 0 記載のバッケー

【論末項】2】前記パッケージが周線側部辺を有し、前 記半導体集積回路デバイスの側部辺が前記周線側部辺よ りも約0.1ミリメートル以下内側にある請求項11記 鉞のバッケージ。

【請求項】3】前記半導体集積回路テバイスの第1の側 **前記ダイパットの前記第3の表面および前記全属リート 10 部辺 すなわち前記パッケージの周伸側部辺から約**0. 6ミリメートル内側の第1の側部辺の近傍の毎電性バッ トに導体を接続した請求項11記載のバッケーン。 【箱水導14】厚さが約0、50ミリメートル以下の錆 水堆2記鉱のバッケージ。

> 【請求項 1.5】前記全属リードの前記第1の表面と前記 第3の表面との間の垂直方向の距離が前記金属リートの 前記第1の表面と前記第2の表面との間の垂底方向の距 離の約5 ()%である請求項2記載のバッケージ。

【請求項16】前記金属リードの前記第2の表面がアレ

【請求項17】前記金属リートの複数の一部が損方向曲 け即を含む請木項2記載のハッケーン。

【請求項18】前記全席リートの複数の一部が後方向曲 け部を含む請求項10記数のパッケーン。

【請求導19】前記ダイバットの前記第1の表面が周珠 部を有し、前記半導体集接回路デバイスが前記ダイパッ ドの前記回縁部を越えて延びる諸求項 1 7 記載のバッケ

【請求項20】何記半導体業精回路テバイスが前記全属 リートの一部を絶えて延びる請求項19記載のバッケー

【額水項21】前記全属リートの前記年2の表面がアル **一体に配置されていて円形の回縁部を有し、それら全局** リートの複数の一部が横方向曲げ部を含む誘水項 1 0 紀 載のバッケーン。

【請木事22】エンキャプスレーションを施した半導体 集積回路パッケーシの製造のための全属リートフレーム てあって、

切り指で可能な主席フレームと

れ、実質的に平面状の第1の表面と この第1の表面の 反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1 の表面の反対側の前記第2の表面の周線部で垂直方向に 前記第1の表面および前記第2の表面の間にある実質的 に平面状の第3の表面とを有する全属のタイパットと。 前記プレームから前記ダイバットに向かってそのダイバ ッドと接触することなくそれぞれ延び 実質的に平面状 の第1の表面と この第1の表面の反対側にある実質的 に平面状の第2の表面と「前記第1の表面の反対側にあ り盘座方向には前記第1の表面および第2の表面の間に 10 を塗布する過程と、 ある実質的に平面状の第3の表面とを各々が合む複数の 金属リードとを含む金属リートフレーム。

【請求項23】エンキャブスレーションを施した複数の 半導体集積回路パッケージを同時並行的に製造するため のパターニングすみの金属条片であって、

複数の相互接続した切り捨て可能なマトリクス状の複数 の金属フレームと、

前記フレームの各々の内側に配置されてそのフレームに 接続され、各々が実質的に平面状の第1の表面と この と、前紀第1の表面の反対側の前紀第2の表面の周縁部 で垂直方向に前記第1の表面および前記第2の表面の間 にある実質的に平面状の第3の表面とを有する金属のダ イバッドと、

前記フレームの各々から前記ダイバットに向かってその フレームの中でそのダイバッドと接触することなくそれ ぞれ延び、実質的に平面状の第1の表面と、この第1の 表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、前 紀第1の表面の反対側にあり垂直方向には前紀第1の表 面および第2の表面の間にある実質的に平面状の第3の 30 表面とを含む複数の全属リードとを含むパターニングず みの全席条片。

【請水理24】半導体集機回路テバイスのためのバッケ ージを製造する方法であって、

リードフレーム。すなわち切り捨て可能な全属のフレー ムと、そのフレームの内側にあってそのフレームに接続 された金属のダイバッドであって実管的に平面状の第1 の表面と、この第1の表面の反対側にある実質的に平面 状の第2の表面と、前記第1の表面の反対側の前記第2 の表面の周縁部で垂直方向に前記第1の表面および前記 40 反対側の前記率2の表面の周縁部で垂直方向に前記第1 第2の表面の間にある第3の表面とを含むダイバットと を有するリードフレームであって、前記フレームから前 紀ダイパットに向かって前記タイパットに接触すること なくそれぞれ延び、実質的に平面状の第1の表面と、こ の第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表 面と、前記第1の表面の反対側の前記等2の表面の周縁 部で垂直方向に前記算1の表面および第2の表面の間に ある実質的に平面状の第3の表面とを呑っが有する複数 の金属のリートを含むリートフレームを準備する過程

半週体集積回路テバイスを前記タイパットの前記第1の 表面に就置する過程と、

前記半導体集員回路テハイス上の複数のボンティンクバ ッドの一つを前記リートの各っの前記第1の表面に意気 的に接続する過程と、

前記半導体集機回路テバイス。前記ダイバットおよび前 記り一上の前記集1の表面および前記タイパットおよび 前記リートの前記第3の表面を覆い前記リートの前記第 2の表面を露出させるようにエンキャプスレーション(†

前記エンキャプスレーション材を硬化させる過程と、 前記ダイバットおよび前記リートを前記フレームから切 り離し、パッケージ完成品を前記リートプレームから切 9離し、前記リードの前記第1の表面を前記タイパット の前記第1の表面と同じ水平面内またはその水平面より も低い平面内に位置つける過程とを含む方法。

【請求項25】前記エンキャプスレーション材が前記タ イパットの前記率2の表面を露出させるように、また前 記タイパットの所記第1の表面を前記パッケーンの前記 第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面 20 リートの前記第1の表面と同じ水平面内に位置つけるよ うに盆布される鯖水準24記載の方法。

【請求項26】前記ダイバットおよび前記リートの諡出 した前記第2の表面を前記エンキャプスレーション材の 速布役で前記切離しの前に金属でメッキする過程をさら に含む請求項25記載の方法。

【請求事27】前記リードの切断を一切断後の前記リー Fの基々の第1の部分が前記エンキャプスレーション材 の外側に延びるように行う請求項25記載の方法。

【請水事28】前記リードの前記第1の部分を前記パッ ケージ本体の前記第1の表面に対して上向さに曲げる過 程をさらに合む請求事27記載の方法。

【請求事29】複数の半導体集績回路テバイスバッケー シを同時並行的に製造する方法であって。

パターニングすみの全席条片。すなわち複数の使い様で 可能な相互接続すみのマトリクス配列の全属フレームを 含むパターニングずみの全属条片であって、前記フレー ムの各ヶの内側にあってそのフレームに接続され 実質 的に平面状の第1の表面と この第1の表面の反対側に ある実質的に平面状の第2の表面と「舸紀第1の表面の の表面および前記第2の表面の間にある第3の表面とを 各々が合む全国のタイパットを有するとともに、前記で レースの各々からそのフレームの前記タイパットに向か って前記タイパットに接触することなくそれぞれ延び 実験的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表 面の反対側の前記第2の表面の周縁部で垂直方向に前記 第1の表面もよび第2の表面の間にある実質的に平面状 の第3の表面とを各っか有する複数の金属のリートを再

56、するハターニングすみの金属条片を準備する過程と

前記半導体集長回路テバイスの各ヶの上の複数のホンテ ィングパットの一つをその半導体集長回路テバイスと同 -のフレーム内の一つのリートの前記集1の表面に意気 的に接続する過程と、

前記半導体集員回路テバイス。前記タイパットおよび前 記り一下の前記率1の表面および前記ダイバットおよび 前記リートの前記第3の表面を覆い前記リートの前記第 2の表面を露出させるようにエンキャプスレーション村 を塗布する過程と、

節記エンキャプスレーション材を硬化させる過程と、 育記ダイパットおよび前記リートを前記プレームからそ れそれ切り離し 複数のパッケージ完成品を前記主席条 片から切り難し 前記パッケージの各々の前記リードの 前記第1の表面を前記ダイバットの前記第1の表面と同 じ水平面内またはその水平面よりも低い平面内に位置づ ける過程とを含む方法。

【論水項30】前記エンキャプスレーション材が前記タ イパッドの前記第2の表面を露出させるように また前 記ダイパットの前記第1の表面を前記パッケーンの前記 リートの前記第1の表面と同じ水平面内に位置づけるよ。20 ーション材などがある。 うに皇布される請求項29記載の方法。

【請求項31】半導体集膜回路パッケージを製造するた めの金属リードフレームを製造する方法であって 全国首板を準備する過程と

前記金属薄板の所定部分を除去して フレームとそのフ レーム内にあってそのフレームに接続されているダイバ ッド、すなわち実質的に平面状の第1の表面とその反対 間の実質的に平面状の第2の表面とを含むダイバッド と、前紀フレームから前記第パットに向かってそのダイ 平面状の第1の表面およびその反対側の実質的に平面状 の第2の表面を含む複数のリートとを含むリートフレー ムを形成する過程と、

前記リードフレームの前記タイパットおよびリートの一 方の側の所定の部分にパターエングすみのフォトレジス トマスクを塗布する過程と

前記ダイパッドおよびリートの一部を化学的にエッチン グレて前記ダイバッドおよびリートのマスクないの部分 を除去し前記タイパットおよび前記リートの各々に実質 的に平面状の第3の表面。すなわら前記タイパットの前。40 記事1の表面の反対側にあり前記タイパットの前記第2 の周轉で垂直方向に前記タイパットの前記第1の表面と 前記第2の表面との間にある前記タイパットの第3の表 面」および前記リードの各々の前記率(の表面の反対側 にあって垂直方向に前記リートの前記第1の表面と前記 リードの前記載2の表面との間にある前記リートの第3 の表面を形成する過程とを含む方法。

【請水事32】前記除去する過程がバターニンとすみの フォトレジストマスクを前記全席薄板に坐布する過程

仮の所望の部分を除去する過程とを含む請求項31記載 の方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

(発明の属する技術分野) 本発明は半導体集積回路ク イー すなわら半導体集積回路チップのための改良型プラ スチックバッケージ、およびこの種のバッケージを製造 するための方法およびリートプレームに関する。

[0002]

- 【発明が解決しようとする課題】半導体集積回路チップ は 有害な環境からの保護および集積回路・EDPI配接回 路芒板間の電気的相互接続のために プラスチックバッ ケージに通常密封する。この種のパッケージの様成要素 としては、金属リードフレーム、半導体集積回路チッ **プーその半導体集積回路チップをリートフレームに付着** させる結合材 半導体集積回路チップ上のコンタクトバ ットをリートフレームの個々のリートに電気的に接続す るポンディングワイヤ製よびこれら素子を覆ってバック ージ外被を形成する硬質プラスチックのエンキャプスレ

【0003】リードフレームはこの種のパッケーシの中 心的な支持構成物である。リートプレームの一部はバッ ケージの内側にあり、プラスチックのエンキャプスレー ション材に完全に取り囲まれている。リートフレームの リートの一部はパッケージから外部に延びてパッケーシ の外部接続に用いられる。

【1)()()4】慣用のプラスチック集長回路パッケージお よびリードフレームに関するさらに評しい背景倹報はニ ューヨーク州ニューヨーク市フィフスアヴェニュー!! パッドに接触することなくそれぞれ延び各ヶが実質的に 30 4所在のVan Nostrand Reinhold 仕1989年発行のR. TummalaおよびE. R ymaszewski共績の専門書「Microele ctionic Packaging Handbee 上」の第8章に記載されている。

【0005】従来のプラスチックバッケージの問題点 は 内部のリードフレームのためにバッケーシの小型化 が制限されることである。Rocheほか名義の米国特 許年4、530、142号およびCastroS鉄の余 国特許第5、172、213号に記載されているとか - 6) - 当集者はリートフレーム除去によるバッケーン小型 化を試みたが、それらパッケーシは多数の欠点を伴う。 上記米国特許第4、530、142号記載のパッケージ のコンタクトは直交の側面を育する。したかって、コン タクトがエンキャプスレーション材から容易に引きばか されてバッケーンの信頼性が低下する。上記未国特許第 5、172、213号記載のパッケージは集積回路チッ プ上のバットから上方に垂直に延びる曲げリートを備え る。このようなサートをバッケーシ内に含むのて製造コ ストが上がり、バッケージの小型化が阻塞される。した と、前記全席書板を化学的にエッチングして前記金席簿。50、かって、より小さくより信頼性の高いプラスチュアバッ

ケージが必要である。

[0006]

【課題を解決するための手段】この発明は半導体集積回 路チップを収容する改良型プラスチックパッケージ。お よびそのパッケージの製造のためのリートフレームおよ び方法にある。この発明の一つの実施圏による相立て方 法における工程)では全属リートフレームを準備する。 そのリードフレームは切り抽て式の長方形のフレームを 含む。ダイパットをそのフレームの中に設けてあり、そ のフレームに接続してある。フレームから横方向に複数 10 のリードがダイバッドとの接触なしにダイバッド方向に 延びている。

【0007】リートフレームのダイバットは長方形の周 辺を有する。ダイパッドは水平な第1の表面を有し、パ ッケージ組立ての際にその上にダイを載せる。この第1 の表面の反対側には実質的に平面状の中央部の第2の表 面があり、周辺部の第3の表面がある。この第3の表面 は第2の表面の国縁にあり 第2の表面から垂直方向に 凹んでいて、ダイバッドの下側表面が階段状のプロフィ キャプスレーション材がダイバットの上記の凹んだ第3 の表面の下側を満たしているがダイバットの第2の表面 は置っていない。ダイバットの第3の表面の下のエンキ ャプスレーション材はダイバットがバッケージから垂直 方向に引っ張られるのを防止する。

【0008】 るリードは第1の表面と この第1の表面 の反対側の第2の表面と、同様に第1の表面の反対側で 第2の表面の近傍の第3の表面とを備える。第2の表面 は長方形または円形の回縁を有する。第3の表面は階段 状プロフィールのリードの下側表面に至る第2の表面か 30 **与垂直に凹んでいる。パッケージ完成品ではリートの第** 3の表面の下をエンキャプスレーション材が満たしてい るが、リードの第2の表面を覆ってはいない。リートの 第2の表面はUCCパッケーシの場合と回様にバッケー ジの外部接続のためのコンタクトとして、または半田珠 の技能のためのランドとして作用する。リードの第3の 表面の下のエンキャプスレーション村はリードがパッケ ージから垂直に引っ張られるのを防止する。

【0009】リートフレームは色いた主席条片から2工 程は金属条片をエッチングで貫通する片面または両面エ ッチングであって、それによって、リートフレームの所 望の全体パターンを全居条片に転写する。第2のエッチ ング工程はダイの周辺およびリートの所定部分をエッチ ングする工程である。第2のエッチング工程はダイバッ ドおよびリードの厚さの一部をエッチングし、それによ って上述の垂直方向に凹んだ平面状または実質的に平面 状の第3の表面をダイバットおよびリートに形成する。 【0010】工程2ではタイパットの上側の第1年面の **指はタイパットの第1の表面の面積よりも小さくする** か、またはタイパットの風味部からダイがはみ出すよう に大きくしても差し支えない。

【DO11】工程3はダイのボンティングバットの各っ と各サートの第1の表面との間をポンティングワイヤま たは同等の導体で電気的に接続する。ボンティングワイ †の接続を受けるリート部分は、例えば鉄、全その他の 全国でメッキしておく。

【りり12】工程4はタイおよびリートフレームの上向 さの第1の表面に高粘性の粘着性エンキャプスレーショ ン村を供給する。この工程のあとエンキャプスレーショ ン村は硬化する。このエンキャプスレーション村は、タ イーホンディングワイヤーリートの第1の表面 ダイバ ットおよびリートの第3の表面、およびダイおよびリー 下の側面を覆う、タイパットおよびリートの第2の表面 はエンキャプスレーション村には覆われず、バッケーシ 下側外表面で露出している。 【0.0.1.3】工程5においては、ダイバットおよびリー

Fの露出した第2の表面などのリードフレーム露出表面 ールを示すようにしてある。パッケーン完成品ではエン 20 を 鋼、金、鉛-亜鉛半田、44、ニッケル、パラジウム ほか半田付け可能な金属で半田付けする。用途およびり ードフレーム材料によっては、工程5は省略できる。 【0014】工程6において、パッケージ完成品をエン キャプスレーションずみのリートフレームから切り離 す。より詳細に述べると、工程6はリードフレームの切 り捨て可能部分を除去する。すなわち、長方形リートフ レームなどのリードフレーム切り捨て可能部分をダイバ ッドおよびリードなとリードフレームの部品構成部分か ら切り離す。工程4におけるエンキャプスレーンョンの 方法によっては 工程6でエンキャプスレーション材を 切ってパッケージの周辺を形成する。

【0015】工程6はリートフレームからリートを切断 する。この切断はダムバーの内側で行う。切断の場所に 応して、切断すみのリートの建部がバッケージの側部が **ら換方向に延びる。工程6またはその後続の工程に、パ** ッケージ側部で上記切断リードの突出機能を上に曲げて リート建都がバッケージ下側外面におよびリートのエン キャプスレーション部分に傾斜角を成すようにする曲げ 工程を含めることもできる。パッケージを印刷配牌基板 程温式エッチングにより形成する。第1のエッチングエー40 に半田付けする際に、バッケージ下側外面に露出したり ート水平部だけてなく切断リートの上向き曲げ推翻にも 半田を付けて、半田楼様を勢めるのである。 バッケージ の下側表面は、バッケージ下面中心にあるタイパットの 第2の表面、リートの第2の表面もよびバッケーンの下 面の残余部分を形成しタイパットおよびリートを互いに 分離する硬化すみのエンキャプスレーション材を含む。 【0.0.1.6】この発明のバッケージは多数の利点を確 え、大亀カデバイスやアナログデバイスなど多数の用途 に有用である。このパッケージは小型化できる。例え 上に半導体集構回路を載せる。用他に応じて、タイの面、切っぱ、バッケーンをチップと同号の大きさにすることもで きる。また、バッケージをごく薄くすることもできる。 この発明によると、厚さり、 5 ミリメートル以下のパッ ケージも製造できる。さらに、リードをダイのごく近傍 に配慮してポンティングワイヤの長さを最小にすること がてきる。ダイハットの露出した第2の表面を ハッケ **ージ冷却に備えて半田で印刷配線差板に結合することも**

【0017】上述のリートフレーム バッケーンおよび 組立て方法の多数の変形をこの明細書に記載するか。こ れらはいずれもこの発明の一部を構成するものである。 例えば、一つの代替的組立て方法では複数のパッケージ の同時並行的製造を可能にするリードフレームを用い る.

[0018]

[発明の実施の形態] 図1はこの発明による半導体集積 回路テバイスバッケージ組立て方法の流れ図である。 図 5は図1の方法で製造可能なこの発明によるパッケージ の実施例を示す。

【りり19】図1の工程1において金属フレームを準備 する。図2はこの発明によるリートフレーム20の平面(20)絡み合い、バッケージ本体からリート30が水平方向に 図である。リードフレーム20の金属部分をそれら金属 部分以外の空間から区別するように図2(ほかの図も同 じ)では陰影を付けて見やすくしてある。

【0020】図2のリートフレーム20は、用途に応じ て、銅、銅台金(メッキ銅)メッキ銅合金、台金37 (ニッケル37%、銀55%の台金) 銅メッキ鋼なと 慣用のリードフレーム台金で構成する。

【0021】図2のリードフレーム20は周辺部の長方 形タイパー21と中心寄りの長方形のダムパー29とを 備える(「長方形」が「方形」を含むことは当業者には 30 明らかであろう)。 複数のリードフレーム20を金属条 片にエッチングで形成したもの(何えば図16を照)な ど代替的実施例(図示してない)ではタイパー21を省 略してリードフレーム周辺部を統括リートフレーム間の 金属条片の一部で形成することもできる。 もう一つの代 着的実施例(図示してない)ではタイパー21とタイパ ー21・ダムバー29間リード部分とを省略して リー ドフレーム外側フレームをダムパー29で構成すること らできる。

パー21に接続してある。タイパット22はタムパー2 9の内側にある。二つの技統線で8がタイパットででを ダムハー29およびタイパー21に機械している。図1 の工程6では、接続線30をタムバー29の内側でリー ドフレーム20から切り離す。

【0023】タイパー21からダムパー29経由でダイ パッド22の側面に向かって18本のリート30かタイ パット22との接触なりに損方向に延びている。四リー ト30の第1の推部34はタイパット22の近傍に位置 する。図1の工程6において、名リートはサエバー29~50~部接続のために十分な大きさにする。果での矛面39は

とリート30の第1の連部34との間で切り難される。 代替の実施例(図示してない)では、リート30をタイ ハー21起点でなくダムバー39起点で設けることもで き。またダムバー29およびタイパー21を複数の対称 都選条片で接続することもできる。

【0024】図2に示したサートアレーム20のサート 30の位置もよび横方向経路は例示にすぎない。 これら リートの数。位置および損方向経路は用途によって変わ る。この発明の利点は特定の半導体集積回路フィのナン 19 ティングパットの数わよび位置に柔軟に対処するように 設計できることである。

【0025】図2の18本のリート30のうち14本は 直線状である。 これらリートのうち4 本はダムバー29 とダイバット22との間に損方向曲げ部を含む。直接状 リート30の各々は、そのリート30の機側面から垂直 方向に突出したアンカー耳部36を有する。アンカー耳 部はほぼ長方形であり、隣接リートとうしの間で配置を 少しすらしてある。 バッケーシ充成品ではこれらアンカ 一耳部3.6はパッケージのエンキャプスレーション特と 引き抜かれることがないようにする。アンカー耳部の代 わりにリード30中の食通孔または凹みをエンキャプス レーション材との絡みに用いることもできる。

【0026】図3は図2の練3-3で見だダムバー29 の平行部は内のリートフレーム20の断面図である。 2 イバット22および二つの互いに相対するリート30か 示してある。図示したリート30の各部分はタムハー? 9のすぐ内側から始まっている。ダイバット22および リード3()の両方の下側長面は垂直方向に凹んたす平ま たは実質的に水平の表面を含む。

【0027】図3のダイバットごごは平面状の上側の第 1の表面23 平面状の反対側の第2の表面24および 平面状の同じく反対側の第3の表面25を含む、これら 表面と直交する第1の側部表面27か第3の表面25と 第2の表面24との間にある。第3の表面25は第2の 表面24から深さ「H1」だけ垂直方向に凹んている。 すなわち、第3の表面25は垂直方向には第1の表面2 3と第2の表面24との間に位置する。タイパット20 の中央部分は第1の表面23と第2の表面24との間の 【0022】長方形周縁を有するタイパット22をタイニ40。高さ「H」を有する。タイパット22の第3の美面25 は第2の表面24の回縁部におり、一つの実施例ではこ の第2の表面24を取り囲んている。

【0008】図3のリート30の各々は平面状の第1の 表面31を含む、第1の表面31の反対側には平面状の 第2の表面32および平面林の第3の表面33かある。 第2の表面32はタムバー29から始まりタムバー29 の内側でタイパットででは向かって少し延びる。この実 絶倒では、第2の表面32は長方形の周縁を有する。第 2の表面の長さは用途によって変わるか。 バッケーシ 外

第2の表面32とリート30のタイパット22近傍終端 34との間で延びる。第3の表面33は第2の表面32 から凍さ「Hl」だけ最直方向に凹んている。すなわ ち、集3の表面33は垂直方向には第1の表面31と第 2の表面32との間に位置する。アンカー耳部36(図 示してない)がリード30の第3の面33近傍の橋方向 側部から垂直に延びている。

[0029] 図1の工程6では、リートフレーム20の エンキャプスレーションのあと、リート3リをタムパー 29の内側で図2の直線A-A、B-B、C-Cおよび 10 D - D沿いに切り離す。この切断はリート30の年2の 表面32を含む部分で垂直方向に行う。 パッケージ完成 品では、切断されたリード30の各々の第2の表面32 がバッケージを直接的または間接的に外部のEDPI配視基 板に接続するパッケージコンタクトとして作用する。パ ッケージ完成品ではリート30の第3の表面33はエン キャプスレーション材で覆われ、したかってパッケージ 本体の内側にある(図5)。

【0030】 図3のリードフレーム20のダイバッド2 2およびリード30の高さ「H」の数値例としては、約 20 ション材がダイバット22の第3の表面25およびリー O. 15乃至O. 50ミリメートル 凍さ「Hijの数 値例としては約り、075乃至0、25ミリメートルが 事げられる。ダイパッド22の水平方向インテント 【♥」の数値例としては約0. 0.25 万至0. 2.5 ミリ メートルが挙げられる(これらの数値は図中「H」「H 1」「V」で示した部分にも適合する)。 百分比でいう と、「H1」の値は「H」の値、すなわち第1の表面2 3および31と第2の表面24および32との間の距離 「H」の33%乃至75%の範囲または約50%であ る。実際の数値は用途によって変動する。

【0031】図2のリートフレーム2 0は色取り金属条 片から湿式エッチングによって形成する。周知の通り、 化学的エッチング(化学的ミリング)は、フォトリング。 ラフィ、フォトレジスト および全属溶解液状化学物質 を用いて金属条片にパターンをエッチングで形成するブ ロセスである。通常は、まずフォトレジスト度をその金 属条件の片面または両面に付着させる。次に、そのフォ トレジスト層を所望のパターンのマスクを達して露光す る。そのフォトレジスト層を現像して硬化させ、パター ニングしたフォトレジストマスクを形成する。大に、こ のマスク形成すみの条片の片面または両面に化学物質を 吹き付けその他の方法で作用させる。全属条片の露出部 分はエッチングで除去され。 全居会片には所望のパター ンが残る。

[0032]図2および図3(図9 図13、図15お よび図16も同様)のリートフレーム20を形成するの に二段階エッチング処理を用いる。第1のエッチング工 程では、金属条片の平面状表面の片面または両面に付着 させたフォトレジストパターンにしたかってその条片の 片面または両面からエッチングを進かる。この第1のエー50。

ッチング工程で、全属条片の諸部分を完全に除去し、図 2に倒示したとおり、リートプレームの全体的なパター ンを形成する。次に、ダイバットの風味部およびリード の所望部分を第2のフォトレジストバターンで復わない まま露出させ、エッチング除去に通した状態にする。第 2のエッチング工程ではこの第2のフォトレシストバタ ーンにしたがって一方の側からリートフレームの厚さ方 向一郎を除去する。この第2のエッチング工程で、図2 および図3のリートフレーム凹み面(すなわちタイパッ 122の第3の表面25およびリート30のダムハー2 9内側の第3の表面を形成する。ダムバー29の内側で は 通常は接続線28もこの第2のエッチング工程にか ける。ダイバッドおよびリードの所望部分の所望の厚み がエッチンクで除去されると、この第2のエッチング工 程を止める。すなわち、この第2のエッチング工程はダ イバットもよびリートの新望の部分を厚さ方向に部分的 にエッチング除去する。寒2のエッチング工程によるエ ッチングの注さは、ダイバッド22およびリート30を パッケーシ本体に留めるに十分な量のエンキャプスレー ト30の第3の表面33の下を流れるようにする必要を 満たす値とする。通常は第2のエッチング工程でダイバ ットおよびリードの原みの約5.0%を除去するが、この 値はダイパットおよびリートの厚みの約3.3%乃至7.5 %の範囲で定められる。エッチング処理のはらつきのた めに 第3の表面25および33は平面状でなくほぼ平 面状になるに留まり、ダイバッド22およびリート30 のエッチングした側壁は910°でなく丸みを帯びた角部 を伴うこともあろう。

【0033】リードフレーム20の形成を、職送り打抜 さにより全体的パターンを形成する工程と、打抜きすみ リードフレームのダイバットおよびリードを上述の化学 的エッチングにより厚み方向に部分的に凹み表面を形成 するように除去する工程とによって行うこともてきる。 【10034】図1の工程2において半導体集積回路タイ 52をダイパット22の第1の表面23の中央に数せ る。パット22へのダイち2の数層および付着は慣用の タイ付着マシンおよび慣用のダイ付着エポキシによって 行うことがてきる。この工程2 およびそれ以降の組立て 40 工程の期間中は 図2のリードフレーム20を節電放電 に対するタイ保護のために接地しておく。

【0035】図1の工程3では、半導体集積回路タイち 2(図5) 上の個々のポンティン グバットと個々のリー ト30の第1の表面31との間を導電性金属ホンティン クワイヤ54またはその同等物で電気的に接続する。第 1の表面31は糸、鉄、ニッケル、バラジウム:鋼その 他の金属でメッキすることもできる。図2のリートフレ ーム20は、鈴電飲意による半導体集積回路デバイスの 損傷を防ぐためにこのホンティングワイヤ接続工程の期 関中は接地しており、

【0036】図1の工程4では、図2のリートフレーム 20に高結性の結着エンキャプスレーション材を入れ る。エンキャプスレーション材は半導体集積回路ダイ5 2.ポンディングワイヤ54、ダイバッド22の側方表 面26および27、ダイバット22の第1の表面23お よびダイ3の表面25、リーF30の第1の表面31、 第3の表面33および側方表面を覆う(図5)。タイパ ッド22の第2の表面およびリート30の第2の表面3 2はエンキャプスレーション材には覆われてなく露出し たままである。代替的実施例では、ダイバット22をエー10 ンキャプスレーション工程のあいた裏返しにして ダイ パット22の年2の表面24の下にエンキャブスレーシ ョン村の薄い唇が形成されるようにする。その実施例で は、ダイパット22はパッケーシ本体の内部に全体が入 る。最後にエンキャプスレーション衬を硬化させる。 【0037】図1の工程4を行うには用途に応じていく つかの方法がある。例えば 図1の工程4は慣用のブラ スチックモールド手法を用いて行うこともできる。その 手法では、図2のリードフレーム20 を型の中におき、 図4に示すとおり、リードフレーム20の上に固体成型(20)のリードフレーム20の斜視図である。この例では、エ エンキャプスレーション村プロックを形成する。このエ ンキャプスレーション材は慣用の手法を用いて導入した 個用のプラスチックモールド材料である。 このモールト 材料としては、日本の日東電工から市販されているモー ルド村日東MP-8000ANおよび住友から市販され ているモールド村EME7351UTなどが挙げられ

品取出しを容易にするためにテーパー状にする。 液状エンキャプスレーション材の利用によって行うこと もできる。例えば、図2のリードフレーム20をまず水 平表面上におく。第2のステップとして、カリフォルニ ア州インダストリー所在のDexter-Hysol社 市販のHYSOL4451エポキシなど慣用の硬化可能 な高粘性粘着柱の互いに确接するピーズをリードフレー ム20に塗布して、ダイ52の周囲およびリード30の 少なくともダムバー29内側部分に関じた長方形のダム を形成する。第3のステップとして、140℃で1時間 て、HYSOL4451液状エンキャプスレーション材 などパッケージのエンキャプスレーションに適した慣用 の硬化可能な高粘性粘着材をビースの内側に塗布してタ ム内部の不完全なパッケージをエンキャブスレーション 材で覆うようにする。最後のステップとして、140℃ で1時間加熱してエンキャプスレーション材を硬化さ せ、リードフレーム20上にエンキャプスレーンタン材 の一つの固体プロックを形成する。この手法を工程4 に 用いた場合は、工程もは億を用いてエンキャフスレージ ョン村を切断し、直交パッケーシ側面を形成するととも、50、の下側の第2の差面52とデーバ付き側面55とを有す

る。モールド処理の円滑化のため、リードフレーム2-0

に慣用のケートを設けることもできる。型の側面は完成

にリートフレームからパッケーシ完成品を切り離す。同 棒のモールト処理およびそれに続く個によるリートフレ ーム・パッケージ切断工程は1998年6月24日提出 の米国特許出職家(19/103.760号に記載されて おり ここに参照してその記載内容をこの明細書に組み 入れる。

[10039]図1の工程5では、図2のリートフレーム 20の雑部分のうち、ダイバット22の第2の表面2 4 リート30の第2の表面32などエンキャプスレー ション材で覆われない部分を、印刷配像基板と両立性お る協用のメッキ金属でメッキする。このメッキ金属の例 としては、用途に応じて至。ニッケル、パラジウム、イ ンコネル、鉛糯半田、タンタルなどが挙げられる。リー トフレーム20の形成に用いた金属がメッキを要しない 全属またはメッキずみの全属である場合は工程5は省略 てきる。例えば、リードフレーム20形成用条片がニッ ケルパラジウムメッキを施した鋼である場合は、工程5 は省略する。

[10040] 図4は図1の工程1-工程5終了後の図2 程4にモールト処理を用いている。硬化したエンキャブ スレーション村のブロックがパッケージ本体51を形成 する。パッケージ本体51のテーパー付き側面55はタ ムバー29の内側にある。したがって、リード30の電 出部分はパッケージ本体5~の側面5~とダムバー29 との間で延びている。

【1) () 4 1 】 図 1 の工程 6 はエンキャプスレーションず みのリードフレーム2()(図4)を図2の線A-A、B - B.C-CおよびD-Dで切断する。図2を参照する 【0038】工程4のモールド処理の代わりに工程4を 30 と 工程6はダムパー29の内側でリード30を切り離 す(図3)。工程2も接続株30をダムバー29の内側 で切り離す。最後に、工程もはパッケージ完成品をリー トプレーム20の切り捨て可能部分から切り離すことに よってパッケーン形成を充了する。

【0042】工程6はパンチ、絶または同等の原断装置 を用いて行う。例えば、パッケージ本体35が図5に示 すようなモールド体である場合はパンチまたは匿を用い る。パンチを用いる場合は、パッケージ完成品を単一の パンチ動作でリードフレーム2 0から切断する。バッケ 加熱してそのビーズを硬化させる。年4のステップとし、40、一ジを反転させて、タムバー29の内側でリート30を パンチで切断する。切断の位置は、パッケージ側面5.5 から延びるリート30の切断部分が長さ奪ミリメートル から倒えばり、 5 ミリメートルの範囲に入るように変え ることができる。

【①043】図5はこの発明によるパッケージ完成品5 0の断面図である。バッケージ完成品50は図2のリー トプレーム20て製造し、図4の状態からパンチで切り 難したものである。バッケージを0のバッケーン事体を 1はモールトで形成してある。 バッケーシ5 0は平面状

【0044】図2のリートフレーム20から製造したパ ッケージ5 ()の構造と整合して、図5のパッケーン5 () のダイパッド22はほぼ平面状の上側の第1の表面23 を有する。ダイバット22のこの第1の表面23の反対 側には、ほぼ平面状の第2の表面24と同様にほぼ平面 状の風縁部の第3の表面25とがある。第3の表面25 は第2の表面22を取り回んでおりその第2の表面22 から垂直方向に深さ「Hl」だけ凹んでいる。第3の表 面25は垂直方向には第1の表面23と第2の表面24 10 との間に位置し、パッケージ本体51形成用のエンキャ プスレーション村で覆われている。 第3の表面25の下 のエンキャプスレーション村はダイバット22がバッケ ージから垂直方向に引っ張られるのを防ぐ。第2の表面 22はパッケージ50の下側表面56で露出し したが ってパッケーン5()の下側の第2の表面56の一部を形 成する。代替的実施例では、ダイバット22はバッケー ジ本体の内部に完全に含まれる。

【0045】図5において、半導体集積回路ダイ52は ダイパッド22の第1の表面23に付着させてある。ダー20 イ52のポンディングパット53の各々とリート30の 第1の表面との間をポンディングワイヤ5.4 で接続す る.

【0046】図5のパッケージ50は複数のリード30 を含み、これらリートの各々は図2のリートフレーム2 ()から第2の表面32のダムバー29の内側の点で切り 難したものである。切り離されたリード30の配置と数 はパッケージ製造に用いたリードフレームおよび用途に 応じて変わる。例えば、図2の場合のようにリード30 には直線状のものも曲げ部を含むものもある。

【0047】図2の場合と同様に、切り離しずみのリー F30の各々はほぼ平面状の第1の表面31と その反 対側のほぼ平面状の第2の表面32と 同様に反対側の ほぼ平面状の第3の表面33とを含む。第3の表面33 はエンキャプスレーション村による被覆を受けるように 第2の表面32から深さ「H1」だけ垂直方向に凹んで いる。すなわち、第3の表面33は垂直方向には第1の 表面31と第2の表面32との間に位置する。リード3 ()の第2の表面32はエンキャプスレーション村には環 われず、パッケージ50の下側表面56て露出する。

【0048】図5において、リート30の第1の表面3 1のうちパッケージ本体51の内部にある部分はタイパ ッド22の第1の表面23と同じ水平面内になる。タイ パッド22をモールト内で上に上げた福造の代替の実施 例(図示してない)では、リート30の第1の表面31 のうちパッケージ本体51の内部にある部分は上がった ダイバッド22の第1の表面23よりも低い水平面内に ある.

【0049】図5の切り無しずみのリート30の各ヶは パッケージ側面もちから横に延さる切断端部35を含

み、リート30の第2の表面32の秩余の水平部分およ ひ下側パッケージ表面56に対し傾斜角度を成すように 曲げてある。角度hetaは約 1.5° 乃至 7.0° の範囲に設定 てきる。図示のとおり、サート30の第2の表面32の 上向き曲げ終端部35は露出している。リート30のこ の曲げ終端都35の長さはバッケーン側面55から例え ばり、15ミリメートルであるが、用途に応じてこの数 値は変えることができる。その数鐘範囲は秦ミリメート ルから杓()、S()ミリメートルである。

16

【0.05.0】図5のリード3.0の曲げ終端部3.5の上向 きの曲げ部は工程6においてパッケージ50をリートフ レーム20からパンチ操作で切り難すスタンピングマシ ンで形成できる。代替の実施例 (図示してない) では、 リード30の終端部35をパッケージ側面55に接触す るように、すなわら角度8を水平面とデーバー付きバッ ケージ側面55との成す角度と寄しくするように曲け る。さらにもう一つの代替実施例(図示してない)で は、図1の工程6で、リート30の切断端がパッケージ 側面55から債方向にはみ出さないようにパッケーシ側 面55でリード30を切断する。

【0.051】代替の実施例(図示してない)では、リー F30の切離しずみ端部35をパッケージ側面55から 水平面内で構方向にはみ出させる。すなわら、切離しず みの確都35を図5の場合のように曲げるのでなく、角 度θが零度に等しくなるようにリート3(1の残余の部分 と同じ水平面内で構方向に延ばすのである。上記工程 6 で据を用いた場合にそのようなパッケージが得られる。 工程6に鋸を用いた場合は、必要に応じて曲げ工程を別 に追加して図5の形状の上向き曲げを形成する。

【0052】図6において 半田パンプ57をパッケー ジ5 () と印刷配線基板 (図示してない) との間に付着さ せる。半田パンプ5 7 はリート30の第2の表面32に 接触し、リート30の曲げ推翻35を覆っている。

【0.05.3】代替の実施例(図示してない)では、ダイ パット22の森出した第2の表面24を半田ペーストな とで印刷配線着板に導電的に接続してバッケーン冷却に 値える。この冷却は熱伝導により行われる。

[0054] 図7は図5のパッケージ50の下側表面5 6を示す。パッケージ50の第2の表面5.6はダイバッ 40 - 1-2 2の第2の表面2-4 と - 切断ずみのリート3-0 6第 2の表面32と、硬化すみのエンキャプスレーンタン材 とから成る。リード30の第2の表面36は長方形の周 縁を有する。リート30の切離しずみ終端部35は下側 表面56の確からわずかに延びている。第2の表面32 は用途によって円形その他の多様な形状と寸法にするこ とかできる。ダイパット22の第2の表面24は長方形 の風味を育するが、それ以外の形状にすることもでき . ٠٠.

【0.05.5】図7では、リートさりの第2の表面30を 50 パッケーショロの下側表面ならび蟾舎いに整列配置して ある。リート31)の切離しすみの終牒部3.5は下側表面 56の風味から少し延びている。図8は代替的バッケー ジ6 ()の下側外表面 6 1 を示す。 図8 では、切離しずみ リード63の露出した長方形の第2の表面64(図9) をパッケージ60の下側表面61の傷の少し内側で一列 に並べてある。これち第2の表面64はパッケーン60 の下側表面の周線から例えば約0.05ミリメートルの 位置に配置するが、この数値は用途によって変わる。代 營の実施例 (図示してない) では、第2の表面64は長 方形でなく円形の周縁を育し、相互接続用半田はラント 10 を形成する。

[0056] 図9は図8のパッケージ60を製造するた めのリードフレーム62のダイバッド22およびリート 63のダムバー29の内側で見た断面図である。図9の リードフレーム62は図2 および図3のリートフレーム 20とほぼ同じであり、リート63の垂直方向に凹ませ た下側表面の配列、数および位置を除いてリードブレー 420と同じ方法で製造する。したがって、重複説明は 省略する。

リード63はほぼ平面状の第1の表面31と同様にほぼ 平面状の反対側の第2の表面64とを含む。第2の表面 64はパッケージの外部コンタクトとして作用する。し かし、図2および図3のリードフレーム20の第2の表 面の場合と異なり、図9のリート63の第2の表面64 はダムバー29(図2)のすぐ内側またはすぐ近傍には 位置せず、リード63の第3の表面668よび第4の表 面65の間でダイパッド24により近く位置している。 第3の表面66と第4の表面65は第1の表面31と反 対側にあり、ほぼ平面状であり、同一平面内にあり、リ ード63の第2の表面64から注さ「H1」だけ垂直方 向に凹んでいる(すなわち 垂直方向には第2の表面3 1と第2の表面64との間にある)。第4の表面65は 横方向にはダムパー29(図示してないが図2の場合と 同じ)と第2の表面64との間にあり、第3の表面66 は第2の表面64とダイバッド22との間にある。

【0058】図8および図9のリード63の第2の表面 64の国縁は多様なパッケージ外部接続を容易にするよ うに多様な影状にすることがてきる。例えば、この第2 形状にすることができ、また円形の周線を備える形状に することもできる。

【0059】図10は図8のバッケーン60の街面図で ある。図10のバッケージは図1の処理に従い 図9の リードフレームを用いて製造する。図示のとおり 第4 の表面6.5はパッケーシ側面5.5に隣接し、第2の表面 はパッケージ60の下側表面61の周線鑑から所定距離 だけ内側にある。

【0060】図8および図10において、バッケーシ本 体を形成するエンキャプスレーション村がリートの2を、50、452の下側表面88とタイパット72の第1の手面8

その第2の表面64を除き全部覆っている。すなわら、 リート63の第3の表面66および第4の表面65はエ ンキャプスレーション材で覆われておりしたがってパッ ケージ内部にある。リードの切断蟾却がパッケージ側面 から延びている代替の実施例(例えば図5)では、エン キャプスレーンラン材はパッケージ側面から延びたりー 上切断部を覆っていない。

【()()61】図11は図1の方法で製造可能なこの発明 によるもう一つのパッケージの断面図である。図11は 図12の様11-11で見た断面を示す。ダイ52を憧 用のエポキシダイ接着剤87によりダイパット72の上 側の第1の表面82に付着させてある。ダイ52はダイ パット72の風候部を越え、またパッケージ70のリー 172の上側の第1の表面76を越えて延びている。し たがって、バッケージ70の大きさはチップの大きさと ほぼ周じにある。ダイ52の側面52Aとパッケージ側 面17との間の距離はポンディングワイヤのある側では 約0、6ミリメートルほどにすぎない。代替の実施例 (図示してない) では、ダイ53はダイパッド72の周 【0.0.5.7】図2のリード30の場合と同様に、図9の 20 縁を継えて延びるが、リート73を絶えて延びることは ない。もう一つの代替の実施例(図示してない) すな わちホンティンクワイヤがダイの4辺全部になく2辺だ けにある実施例では、ポンティングワイヤの接続のない ダイ側面52Aとパッケージ辺との間の距離はごく小さ くり、1ミリメートルほどである。

[0062]図11には四つのリード73が示してあ る。二つの内側のリード73の長さの一部だけがこの図 には示してある。これら内側のリードが図13のリート フレーム71で示すとおり債方向曲げを含み、それらが、 二つの外側リート73の後方にあるからである。

[0063]図11において、短いポンティンクワイヤ 77がダイ55の上のポンティングバット53の各々と リート73の上側の第1の平面76との間に接続してお る。ポンティンクワイヤ77の第1の表面76への接続 はリート73の年1の鎌86でパッケーシ側面79に腕 倦して行う。

【0064】図11のパッケージ70はボールグリット アレーバッケージであるが、ラントグリップアレー(し GA)パッケーンも可能である。図12に示すとおり、 の表面6.4 は図8の場合のように長方形の風味を備える。40、相互接続用半田は7.8 のアレーをパッケージ7.0 の下側 外面80に形成する。したかって、互いに異なるリート 37の第2の表面74とバッケーシ側面79との間の距 難は変わり得る(図12参照)。

【0065】図】1のパッケーシ本体8】はモーリトし たエンキャプスレーション村で形成するが、これ以外の エンキャプスレーション方法も可能である。図1の工程 4の麒麟中に、ダイち2の子側表面89とリート73の 着上の表面との間をエンキャプスレーション材が満た。 す。非海島性(すなわら絶縁性)の粘着材エホキシをド

っに配置する。

2との間に入れ ダイ52をダイバット72に付着さ せ、ダイ52をリード73の第1の表面76の上に間隔 を隔てて保持する。また、ダイ52がリード73を越え て延びている場合は、追加の絶縁性エポキシ87をタイ 55の下側表面89とリート73の年1の表面76との 間に入れ、ダイ55とリート73との間に間隙を設け

【0066】図11のリート73の各々はほぼ平面状の 第1の表面76を有する。第1の表面76の反対側には 同様にほぼ平面状の第2の表面74 および第3の表面7 5がある。第2の表面74は各リード73の第1の48 6と反対の第2の485にある。これと対称的に 図6 のパッケージ50のリード30の第2の表面32の位置 および図8のバッケージ60のリート63の第2の表面 6.4.の位配はそれぞれのバッケージの下側外面の周縁上 またはその近傍にある。

[0067]図11において、各リート73の第3の表 面75はリード73の第2の表面74に隣接しその第2 ・ の表面74から深さ「Hl」だけ垂直方向に凹んでい る。この第3の表面75は垂直方向には第1の表面76~20 と第2の表面74との間にあり、上述のとおり図3およ び図5のリード30の第3の表面33と同じ部分エッチ ング処理で形成する。図示のとおり エンキャブスレー ション材が第3の表面75を覆い、リート73がバッケ ージ本体81から垂直方向に引っ張られるのを防いでい る。エンキャプスレーション材はリート73の年2の表 面を覆っていない。

[0068]囚11のパッケージ70の第パッド72は ほぼ平面状の第1の表面82を有する。第1の表面82 の反対側には、同様にほぼ平面状の第2の表面83と周 30 緑のほぼ平面状の第3の表面84とかある。第3の表面 84は第2の長面83を取り囲みその長面83から深さ 『H1』だけ垂直方向に凹んでいる。 ダイバット70の 第1の表面82はリード73の第1の表面76と同じホ 平面内にある。

【0069】図11のダイパッド72の第3の表面84 は垂直方向には第1の表面82と第2の表面83との間 にあり、図3および図5のダイバッド22の第3の表面 23と同じ部分エッチング処理で形成する。図11に示 すとおり、エンキャプスレーション材かタイパット72~ の第3の表面84を覆い、タイパット72が垂直方向に パッケージ本体81から引っ張られるのを防いている。 エンキャプスレーション材はダイバットで2の第2の表 菌を描っていない。 パッケージ冷却を容易にするため に、ダイパッド72の第2の表面83を半田計または同 等の導体で外部の印刷配牌装板に接続することもでき る。代替的に「ダイバット72を図1の工程4で上側に 投げて、ダイバッド72をエンキャプスレーション材で 覆いパッケージ本体81の内部に取り込むこともでき る。その場合は、リートで3の第1の表面で6はタイパー切っつて形成するリートでレームで1の数は変更できる。例

ット72の第1の表面82の下に位置つけられる。 [0070]図12は図11のパッケージ70の下側外 面80をリート73の第2の表面74に半田珠を配置す る前の状態で示した平面図である。図示のとおり 第2 の表面74は円形でありアレー状に配置されている。リ ート73の第3の表面75はこの図では見えない。すな わち 第3の表面75はエンキャプスレーション村で従 われ、したがってパッケージ本体8)の内部にあるから である。全席の角板88を下側表面80の四つの角の各

20

[0071]図13は図11および図12のパッケージ 7 ()の製造に着したリートフレーム7 (の平面図であ る。図2の長方形のダイパッド22と異なり、図13の ダイバット72はダムバー29の互いに平行な二つの辺 に接続された分割型条片である。ダイバット72は四つ の長方形部分72を含み これら四つの部分をバッケー ジ治却のために印刷配線基板に半田球で接続する。

【0072】図13のリート73は用途に応じて多様な 形状および長さにできる。より詳細にいうと、リード7 3のいくつかはダムバー29から第2のリート後85 (図】1)における円形の第2の表面74に至る展延部 で慎方向に真っ直ぐである。またそれらリード73の他 のいくつかはダムバー29と第2のリート編85(図1 1) における第2の表面74との間で一つ以上の損方向 曲げ部を有する。リードフレーム71の各角部における 二つのリート73は同一のリート鑑86に接続してある が、これは必須ではない。代替の実施例(図示してな し) では、リード73にエンキャプスレーション村との 格み合せのためのアンカー耳部を設ける。図1の工程6 において、各リート73を図13のダムバー29の内側 てリードフレーム71から切り難す。この切断はダムバ -2.9の内側で、リートフレーム7.1の図1.3の線A-A BHB、CHCおよびDHDにおける全属製魚部材 88の他の外側で行う。

【10073】上述のバッケージ、リートフレーム 組立 て方法などには この明媚者に基づき多数の変形が可能 であることは当業者に明らかであろう。例えば「四14 は「複数のパッケージを図5、図10または図11に従 って同時並行的に製造する代替組立て方法の流れ図であ 40 る。図14の基本的工程は図1の場合と同じてあり、し たかって、各工程の詳細な説明は不要であるう。図1の 処理と図14の処理との差は複数パッケーシの同時並行 製造を可能にするようにする工程が改変されていること たけである。図14の処理は工程1においてリートアル ーム20」62 71などの複数のサートフレームを一 つの金属条片シート上にマトリクスの形でエッチレグに より近接形成することによって可能になる。

【① 0 7 4 】図 1 5 は全属条片 9 0 上の 1 2 個のリート アレームで1のマトリクスを示す。条件90にエッチン

::

えば 条片91に36個または64個のリートフレーム91をエッチングで形成できる。リートフレーム91は、上述の2段階エッチング手法または2段階頃送りスタンピングおよび化学エッチング手法を用いて 条片9(に同時並行的にエッチングで形成したものである。図15の形状については、図14の工程4を上述のと知り慣用のモールト手法を用いて行い、条片9(の番リートフレーム71上の個々のパッケージ本体81を形成できる。すなわち 型は各ダイに対して個々の型支割を確え、図4の場合と関係に個々の不完全なパッケージのア 10レーを形成する。工程6はパンチまたは紀を用いて個々のパッケージを条片9(から切断する。

21

[0075]図16は8個のリードフレーム20(図 2)の二つのマトリクスをエッチングにより影成する代 替の条片93を示す。図14の工程4の期間中に覆っの パッケージをモールトする代わりに 二つのマトリクス の各々のリードフレーム20全体にわたってエンキャブ スレーション村の1プロックを建布する。これらエンキ ャプスレーション材のブロックは、図16のリードフレ ーム20の各マトリクスの周囲にHYSOL4451接 20 者剤ピーズをまず虚布することによって行う。ビーズ硬 化ののち、HYSOL4450液状エンキャプスレーシ ョン村またはその同等品をピーズ内に並布し、各ダイ5 2およびダム内側の加工中のパッケージ50をエンキャ プスレーション材で覆うようにする。次に、エンキャブ スレーション材を加熱などにより硬化させ、リードフレ ーム20の二つのマトリクスの各ヶの上にエンキャプス レーション材の連続したブロックを形成する。図14の 工程6では、8個の別々のバッケージ50を二つの条片 93の各々から切り離すのに鋸を用いる。工程6はリー ドフレーム20とダイパッド22とリード30との間を 切断する。また 工程6は直交状パッケージ側面を影成 するようにエンキャプスレーション村を切断する。

(1) () 7.6) この発明の実施例の上述の説明は例示のためのものであって限定を意図するものではない。この明めるから、上記以外の実施例が当業者には目明である

【図画の簡単な説明】

【図1】パッケージ製造方法の流れ図。

【図2】 バッケージ製造に用いるリートフレームの平面 40 図

【図3】図2の練3-3でダムバーの内側を見たタイパ

ットおよびリートの断面図。

[図4] 図2のリートフレームのモールトしたエンキャ プスレーション村によるダイ付着およびエンキャプスレ ーション後の料切回。

【図5】 パッケ・ン光成品。すなわちハッケージ本体を モールドしてパンチによりリートフレームから分離した パッケージ光成品の斟画図。

【図6】リードの露出部分に半田パンプを付着させたあ との図5のパッケージの断面図。

【図7】図5のパッケーン下側表面の平面図。

【図8】代替バッケージの下側表面の平面図。

【図9】図8のパッケージの製造のためのダイバットもよびリードのダムバーの内側で見た断面図。

【図10】図8のパッケージの断面図。

【図 1 1 】ダイがダイバット周辺から換方向にリートの 長さの一部を絶えてはみ出して延びている代替的バッケーンの断面図。

【図12】相互接続用半田球を備えない図12のバッケージの下側表面の平面図。

【図 1 3 】図 1 1 および図 1 2 のパッケージの製造のた めのリードフレームの平面図。

【図】4】複数のパッケージを同時並行的に製造する方法の流れ図。

【図15】全属条片のエッチングで形成した6個のリートフレームの二つのマトリクスの平面図。

【図】6】金属条片のエッチングで形成した8個のリー トフレームの二つのマトリクスの平面図。

【符号の説明】

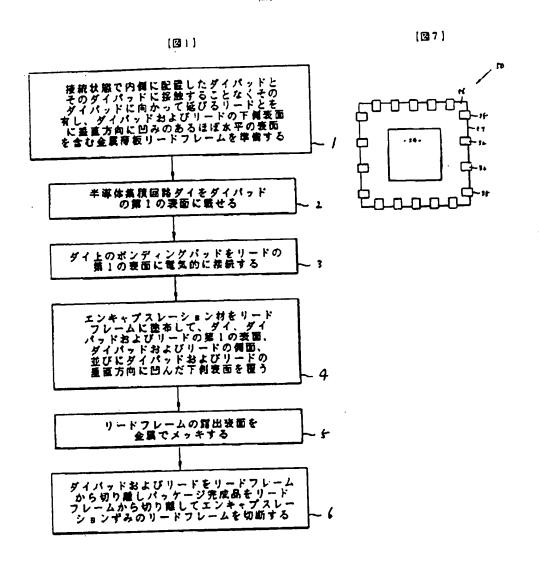
タイパー 21 20 リードフレーム 23 第1の表面 22 ダイパッド 30 2.5 第3の表面 24 第2の表面 27 第2の直交側面 26 第1の直交側面 29 ダムバー 28 接続提 31 第1の表面 リード 30 33 第3の表面 32 第2の表面 35 曲げ篠部 リート先権 34 50, 60 70 パッケー 36 アンカー耳部

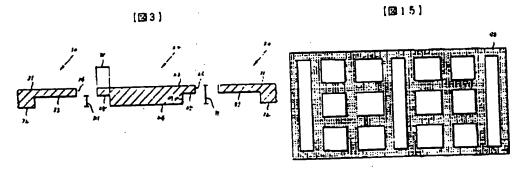
51 パッケージ本体 52 タイ

) 53 ポンティングパッド54 ポンティングワイヤ

55 側面56 下側表面

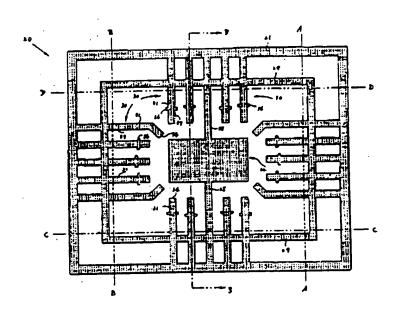
78 半田は

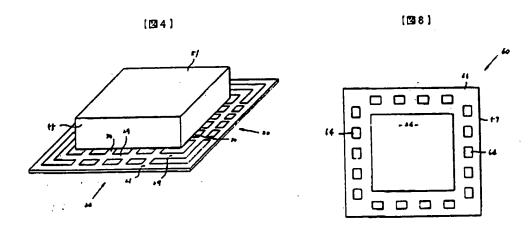




3/3/03 9 37 A

(**2**2)

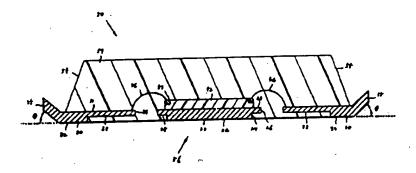




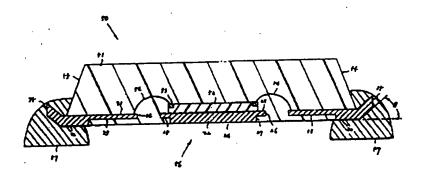
(15)

特別2000-150765

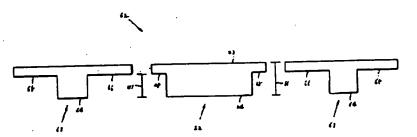
(**2**5)



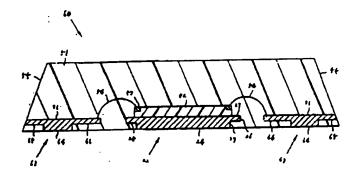
[26]



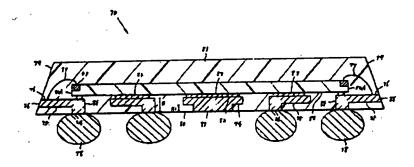
[29]



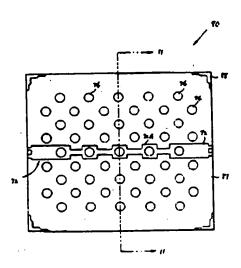
[2]10]



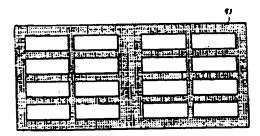
[211]



[2]12]



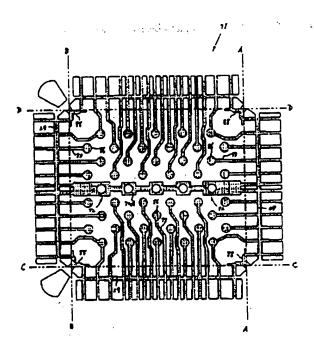
[2] [6]



特間2000-150765

(17)

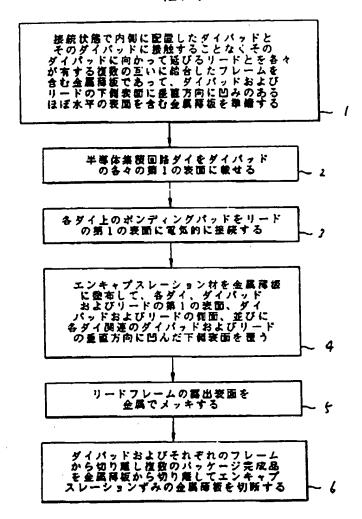
[213]



3/3/03 9 38 4

may remain the per graph and

[214]



フロントページの続き

(72)発明者 トーマス ピー、グレン アメリカ台衆国 アリソナ州 85233 キ ルハート、サウス クラウン キー コー ト 1001

(72)発明者 スコット ジェイ、ジュウラー アメリカ台衆国 アリソナ州 85296 キ ルバート、イースト アラヒアン コート 1436 (元)発明者 ディヴェッド ロマン アメリカ合衆国 アリソナ州 85284 デ ンブル、ヴェスト パロミーノ トライフ 428

(元)発明者 シェイ、エッチ、イー 、韓国 ソウル、カンドン・ク、アムサートン つントンアパートメント 7-202

(19)

特別2000-150765

(元)発明者 ディー、エッチ、ムン 韓国 ソウル、クッンジンーク、クンジャ - ドン 465-7

3/3/03 9 38 All